

특허등록원부

특 허 번 호	제 0765142 호
---------	-------------

[권 리 란]

표시번호	등 록 사 항				
1번	출원연월일		2006년 07월 11일	출원번호	2006-0065070
	우선권	주장일자	2006년 05월 12일	주장수	1
		주장국	일본		
	공고연월일		2007년 10월 10일	공고번호	-
	특허결정(심결)연월일		2007년 07월 30일	청구범위의 항수	6
	분류기호		C02F 3/08		
	발명의 명칭		망상 접촉체 요소의 제조 방법 및 회전 원형 망상 접촉체		
	존속기간(예정)만료일		2026년 07월 11일		
2007년 10월 02일 등록					

[특 허 료 란]

제 01 - 03 년분	(2007.10.02 ~ 2010.10.02)	망상 접촉체 요소의 제조 방법 및 회전 원형 망상 접촉체	121,500 원 (개인감면)	2007년 10월 02일	특허료
제 04 - 04 년분	(2010.10.03 ~ 2011.10.02)	망상 접촉체 요소의 제조 방법 및 회전 원형 망상 접촉체	172,000 원	2010년 09월 16일	특허료
제 05 - 05 년분	(2011.10.03 ~ 2012.10.02)	망상 접촉체 요소의 제조 방법 및 회전 원형 망상 접촉체	172,000 원	2011년 09월 28일	특허료
제 06 - 06 년분	(2012.10.03 ~ 2013.10.02)	망상 접촉체 요소의 제조 방법 및 회전 원형 망상 접촉체	172,000 원	2012년 09월 04일	특허료
제 07 - 07 년분	(2013.10.03 ~ 2014.10.02)	망상 접촉체 요소의 제조 방법 및 회전 원형 망상 접촉체	328,000 원	2013년 09월 11일	특허료
제 08 - 08 년분	(2014.10.03 ~ 2015.10.02)	망상 접촉체 요소의 제조 방법 및 회전 원형 망상 접촉체	328,000 원	2014년 07월 11일	특허료
제 09 - 09 년분	(2015.10.03 ~ 2016.10.02)	망상 접촉체 요소의 제조 방법 및 회전 원형 망상 접촉체	328,000 원	2015년 10월 01일	특허료
제 10 - 10 년분	(2016.10.03 ~ 2017.10.02)	망상 접촉체 요소의 제조 방법 및 회전 원형 망상 접촉체	570,000 원	2016년 10월 04일	특허료
제 11 - 11 년분	(2017.10.03 ~ 2018.10.02)	망상 접촉체 요소의 제조 방법 및 회전 원형 망상 접촉체	570,000 원	2017년 08월 09일	특허료
제 12 - 12 년분	(2018.10.03 ~ 2019.10.02)	망상 접촉체 요소의 제조 방법 및 회전 원형 망상 접촉체	570,000 원	2018년 07월 17일	특허료
제 13 - 13 년분	(2019.10.03 ~ 2020.10.02)	망상 접촉체 요소의 제조 방법 및 회전 원형 망상 접촉체	690,000 원	2019년 09월 24일	특허료
제 14 - 14 년분	(2020.10.03 ~ 2021.10.02)	망상 접촉체 요소의 제조 방법 및 회전 원형 망상 접촉체	690,000 원	2020년 05월 20일	특허료
제 15 - 15 년분	(2021.10.03 ~ 2022.10.02)	망상 접촉체 요소의 제조 방법 및 회전 원형 망상 접촉체	690,000 원	2021년 04월 28일	특허료
제 16 - 16 년분	(2022.10.03 ~ 2023.10.02)	망상 접촉체 요소의 제조 방법 및 회전 원형 망상 접촉체	690,000 원	2022년 06월 09일	특허료
제 17 - 17 년분	(2023.10.03 ~ 2024.10.02)	망상 접촉체 요소의 제조 방법 및 회전 원형 망상 접촉체	690,000 원	2023년 07월 21일	특허료

[특 허 권 자 란]

(최종권리자) 이케치 아키라 일본, 사이타마 3310821 사이타마시, 키타구, 베쇼초, 15-23	
순위번호	등 록 사 항
1번 (등록권리자) 이케치 히로미 일본국 도쿄도 코다이라시 오가와히가시쵸 2-2-103	2007년 10월 02일 등록
2번 (권리의 전부이전등록) 접수 연월일 : 2023년 06월 22일 접 수 번 호 : 2023-0558493 등록 의무자 : 이케치 히로미 일본국 도쿄도 코다이라시 오가와히가시쵸 2-2-103 등록 권리자 : 이케치 아키라 일본, 사이타마 3310821 사이타마시, 키타구, 베쇼초, 15-23 등록 원 인 : 양도 등록의 목적 : 권리의 전부이전등록	2023년 06월 22일 등록

[전 용 실 시 권 자 란]

순위번호	등 록 사 항
1번 (전용실시권의 설정등록) 접수 연월일 : 2023년 11월 10일 접 수 번 호 : 2023-1006839 등록 의무자 : 이케치 아키라 일본, 사이타마 3310821 사이타마시, 키타구, 베쇼초, 15-23 전용실시권자 : 알에이비시 주식회사(110111-*****) 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 11, 314-41호(마곡동, 보타닉파크타워3) 등록 원 인 : 설정계약 전용실시권의 범위 기 간 : 2023년 11월 04일부터 2026년 07월 11일까지 지 역 : 제주도, 광주광역시, 전라남도, 대구광역시, 경상북도 실시내용 : 사용, 양도, 대여, 수입	2023년 11월 10일 등록

이하여백

Certified Copy of Patent Register

Patent No.	0765142		
[Right]			
No.	Details		
1	Filing Date	July 11, 2006	Application No. 2006-0065070
	Priority	Date May 12, 2006	No. of Priority 1
		Nation Japan	
	Publication Date	October 10, 2007	Publication No. -
	Grant Date	July 30, 2007	Number of Claims 6
	Patent Classification C02F 3/08		
	Title of the Invention Mesh-type contactor element fabricating method and rotary circular mesh-type contactor structure		
	Expiration Date	July 11, 2026	
Recordation Date: October 2, 2007			
[Annuity]			
--Translation omitted--			
[Owner of Patent Right]			
(Current Patent Owner(s))			
IKECHI Akira 15-23, Besshocho, Kita-ku, Saitama-shi, Saitama 3310821, Japan			
History of Ownership of Patent Right			
No.	Details		
1	(Former Owner) IKECHI HIROMI 2-2-103, OGAWA HIGASHICHO, KODAIRASHI, TOKYO, JAPAN <div style="text-align: right;">Recordation Date: October 2, 2007</div>		
2	(Recordation of Transfer of Patent Right)		
	Receipt Date	June 22, 2023	Receipt No. 2023-0558493
	Assignor	IKECHI HIROMI 2-2-103, OGAWA HIGASHICHO, KODAIRASHI, TOKYO, JAPAN	
	Assignee	IKECHI Akira 15-23, Besshocho, Kita-ku, Saitama-shi, Saitama 3310821, Japan	
	Reason	Assignment	
	Purpose	Transfer of Entire Right	
Recordation Date: June 22, 2023			
Exclusive Licensee			
No.	Details		

Certified Copy of Patent Register

	(Recordation of establishment of exclusive license)	
	Receipt Date: November 10, 2023	Receipt No. 2023-1006839
	Submitter:	
	IKECHI Akira	
	15-23, Besshocho, Kita-ku, Saitama-shi, Saitama 3310821, Japan	
	Licensee:	
	RABC Corporation (110111-*****)	
	3, Botanic Park Tower, 314-41, 11 Magokjungang 6-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea	
	Reason of Recordation: License agreement	
	Range of license:	
Term: November 4, 2023 ~ July 11, 2026		
Region: Jeju-do, Gwangju Metropolitan city • Jeollanam-do, Daegu Metropolitan city • Gyeongsangbuk-do		
Field of Use:		
Acts of selling, using, assigning, leasing, importing		
Recordation Date: November 10, 2023		